



### 一种制备纳米材料的喷射共沉淀装置及方法

文献类型: 专利

...

作者 刘锦准

发表日期 2001

专利国别 中国

专利号 cn1290572

专利类型 发明

权利人 中国科学院合肥智能机械研究所

是否PCT专利 是

学科主题 仿生感知技术

公开日期 2009-10-15 ; 2009-10-15

申请日期 2000-09-27

专利申请号 cn00112586

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/51]

专题 合肥物质科学研究院\_中科院合肥智能机械研究所

推荐引用方式 刘锦准. 一种制备纳米材料的喷射共沉淀装置及方法, 一种制备纳米材料的喷射共沉淀装置及方法, 一种制备纳米材料的喷射共沉淀装置及方法, 一种制备纳米材料的喷射共沉淀装置及方法. cn1290572. 2001-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: 合肥物质科学研究院

浏览	下载	收藏
407	108	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。